

プロセスガスモニタ

Qulee Series

ULVACのガス分析計50周年です！

旧機種をお持ちのお客様に現行機種への更新を提案致します！

MSQ



New MSQ



HIRESOM-2S



SEPION



REPROS



REGA



MALIN



BGM



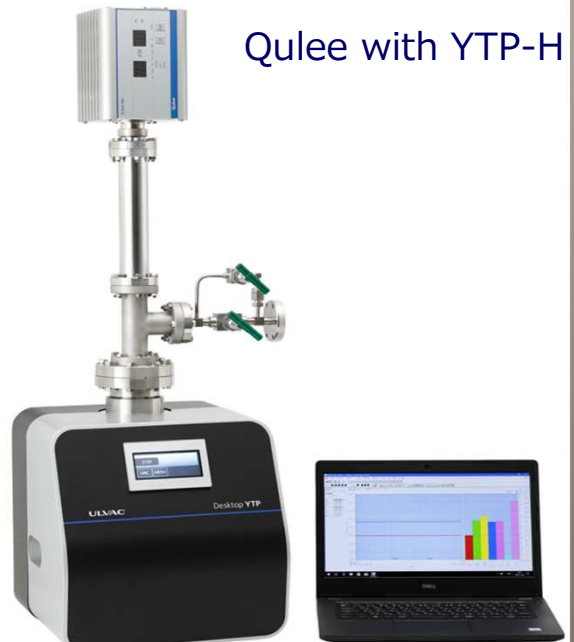
CGM



RGM



Qulee with YTP-H



よりSmartに



Qulee CGMシリーズ

特徴・・・

- ・ **差動排気無し**で2 Pa以下の圧力帯で使用可能
- ・ スパッタリング装置のガス分析に最適
- ・ 1-50amuまで測定可能

Qulee BGMシリーズ

特徴・・・

- ・ 蒸着装置のガス分析に最適
- ・ 1-200(100)amuまで測定可能
- ・ 2次電子増倍管を使用することで高感度の分析可能

Qulee RGMシリーズ

特徴・・・

- ・ エッチング装置やCVD装置のガス分析やエンドポイントモニタに最適
- ・ 腐食性、反応性ガス下での環境でも安定した測定可能

Qulee HGMシリーズ

特徴・・・

- ・ 1-300amuまで測定
- ・ **世界最高の高感度**
- ・ 各種研究開発向けに最適

Qulee with YTP-Hシリーズ

特徴・・・

- ・ 差動排気系が付いてもコストパフォーマンス抜群
- ・ 差動排気付きの為、**大気圧**・3000Pa・500Pa・100Pa・10Pa・1Paから分析圧力の選択可能

- ・ Ethernet対応により高速通信可能
- ・ イオンソースはお客様で交換可能
- ・ PCレスで簡単測定可能
- ・ リークテストも可能

株式会社京都タカオシン

* 本社 075-751-7755

* 滋賀営業所 0748-36-6682